



(11) Publication number:

60

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **58181402**

(51) Intl. Cl.: G01D 5/26 G01B 11/00

(22) Application date: 29.09.83

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

23.04.85

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: YOKOGAWA HOKUSH ELECTRIC CORP

(72) Inventor: OGITA EIJI

YAMAZAKI DAISUKE UEDA TOSHITSUGU

(74) Representative:

(54) OPTICAL DEVICE FOR MEASURING DISPLACEMENT AND ROTATION

(57) Abstract:

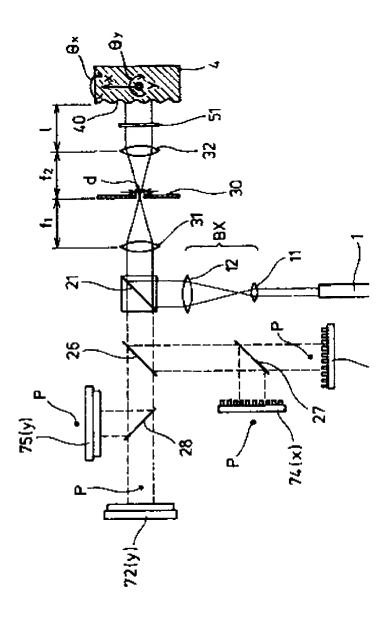
PURPOSE: To enable measurement of two-dimensional and rotating displacements without contact with a target by detecting the extent of the movement of a speckle with photodetectors placed in the position deviated forward and backward from the imaging position of the target and calculating the same.

CONSTITUTION: Photodetectors 71, 74 and photodetectors 72, 75 are disposed respectively before and behind an imaging position P and therefore the detectors generate the outputs in the directions opposite from each other with respect to the rotation of a target 4. If the outputs from the photodetectors 71, 74, 72, 75 are designated to be respectively Sx1, Sx2, Sy1, Sy2, Sx1+Sx2 is the

Best Available Copy

displacement in the X-axis direction, Sx1-Sx2 is the rotating displacement around the Y-axis, Sy1+Sy2 is the displacement in the Y-axis direction and Sy1-Sy2 is the rotating displacement around the X-axis. The outputs respectively proportional to X, Y, θx , θy are thus obtd.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-71911

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和60年(1985)4月23日

G 01 D 5/26 G 01 B 11/00 6781-2F 7625-2F

69発明の名称

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

光学式変位・回転測定装置

②特 顧 昭58-181402

砂出 願 昭58(1983)9月29日

73発 眀 者 荻 B 個発 明 者 Щ 崹 英 治 大 鯆 武蔵野市中町2丁目9番32号 横河北辰電機株式会社内 武蔵野市中町2丁目9番32号 横河北辰電機株式会社内

伊発 明 者 植 田

嗣 敏

武蔵野市中町2丁目9番32号 横河北辰電機株式会社内

⑪出 顋 横河北辰電機株式会社

弁理士 小沢 信助 武蔵野市中町2丁目9番32号

1. 発明の名称

10代理

光学式変位。函転調定接量

符許請求の範囲

被御定量に応じて変位するメーゲットの拡散菌 に可干事な光を照射するとともにその反射光によ り生じるスペックルの動きを検出し前記ターゲッ トの変位量を靭定するようにした光学的耐定装置 において、前記メーゲットの1つの軸方向の動き に対して前記スペックルの動きを検出する検出点 を前記ターグットの結像位置せたはその前後のい ずれか?点に選定するとともに、各検出点より得 られる検出信号を演算して禁記ターゲットの安位 量かよび回転変位量に比例した出力を発生すると とを特徴とする光学式変位(回転御定装置。

発明の詳細な説明

(発明の異する分野)

本発明は、先の干渉を利用して変位量かよび回 転変位量を測定する光学式変位・頭転調定基層に 関するものである。

さらに辩しくは、本風は、光韻からの可干砂を 光を、 2 次元的な変位かよび回転変位を行なり可 動拡散面に無射し、そとから得られるスペックル パターンを利用して2次元の変位量かよび回転変 位量を確定するようにした光学式変位・回転測定 装置に関するものである。

〔従来技術〕

とのような脚定装置の一例としては、出版人が すでに特顧昭57-109548号として出版した光学式機 械量構定装置がある。とれは光学的を手段を利用 してる次元的を変位量を制定するようにしたもの で、以下にその構成かよび動作を説明する。

との光学式機械量衡定装置は、光源からの可干 夢を先を被測定機械量が与えられている可動拡散 面に思射し、そとから得られるスペックルパッー ンを利用して2次元の機械量を測定するとともに、 とのスペックルバターンに光顔からの光を参照光 として照射し、その結果得られるパメーンを利用 して可動拡散板の前記2次元の軸と直交する軸方 向の安位等の機構量を開定するようにした点に傾

成上の存象がある。

第1図は本装置の一例を示す構成説明図である。 図において、1は光源で、例えばNeNeレーザ光源 が使用され、ととから可干砂な光が出射される。 11,12はレンズで、光頭1から出射した光を拡げ て平行先とするビームエクスパングBIを解放して いる。21は第1の個光ピームスプリッタ(以下 PBS と略す)、22は第2の PBS, 23 は第5の PBS, 24は第4の PBS, 25は第5の PBS である。第1. 第2, 第5の PBS、 21, 22, 23 は、入射する光ビ ームを2方向に分割する役目をし、終4の PBS 24 は2方向から来るビームを1方向ビームにする役 目をしている。また、第5の PBS 25は、第4の PBS に対して 45 個 低した位置関係となるように 設備されており、2種の光を干渉させて稿を作る 役目をしている。31,32 はそれぞれ焦点距離がよ。 12のレンス、30はレンス31と33との間であって、 レンズ31からよ, レンズ32からよの距離に設置し た絞り根で、これには、径がもの透孔が設けられ ている。4は拡箕面40を有するメーグットで、レ

(3 '

向は互いに復交するように設置されているものと する。73は第5の PBS から出た光を受光する受光 器である。この受光器73としては、CCD をどのイ メージャンサが用いられる。

第2回は第1回装置において、電気的な回路を 示す構成プロック図である。との図にかいて、70 は、 例えば CCD で構成された各受光器71, 72, 73 を駆動するクロック発揮器で、例えば湯波数fcの クロック信号を各受光器に印加している。 81,82, 83は各受光器 71, 72, 73 からの出力周波数阻号fx, ty, fzを入力し、これと参照周波数但号tpとをす キシングするミャサ、 91, 92, 93 はそれぞれ対応 するミキサからの出力信号のなかの特定な周波数 信号を通過させるローパスフィルメ、41,42,43 はそれぞれローパスフィルタ 91, 92, 93 からの層 放数信号を計数するカウンタ、6世条カウンタ41。 42, 43 からの計数信号 fox, foy, foz を入力する漢 **算回路で、この演算回路としては、例えばマイク** ロブロセッサが使用される。60は表示装置で、例 えば CRT が使用され、演算回路もでの演算結果を

ンズ32から L (L to L color of the color of to L color of the color of

71 は第 8 の PBS 23 で分割された一方の光を受光する x 軸受光器、72 は第 8 の PBS で分割された他方の光を受光する y 軸受光器で、 これらには多数値の受光案子をアレイ状に配列して網接される CCD などのイメージセンサが使用される。 なお、各受光器71,73 にかいて、その受光案子の配列方

(4)

表示する。

とのように構成した装置の動作は次の通りであ る。光源1から出射された波長1の光は、ビーム エクスパンダBXで拡げられ、平行光となって第1 の PBS 21 に入射する。ことで、入射光線と入射面 にたてた法律が作る入射面に垂直方向に扱動する **先成分(8波)は反射し、レンメ31, 絞り板30の** 透孔。レンス 32及び 1/4 板 51を経て、メーグッ ト 4 の拡散面 40 に平行光となって照射される。 メ ーグット4の拡散面40K服射された平行光は、と の拡散面の凹凸によってランダムな位相変調を受 けて反射し、との反射光は、再び1/4根51, レ ンズ32。故り板30の透孔、レンズ31を通って戻り、 第1の PBS 21 K入射する。ととで、レンズ 31, 絞 り板30、レンズ32は、スペックルの純移動状態を 実現しことを通過する光の空間周波数を下げるロ ーパスフィルタとして機能するものである。終1 の PBS 21に再入射する光は入射面に対して、扱動 方向が平行な光成分(P放)となって知り、第1 の PBS 21を通過する。ととを通過したターゲット

4 の拡散面 40からの反射光は、1 / 4 板53を強退 して円備光となり、第2 の PB8 22で2 つに分かれ、 一方は 1 / 4 板54を通って円備光となり、第3 の PBS 23 で分かれて、 x 報受光器71及び y 報受光器 72 にそれぞれ入射する。そして、とれらの受光面 にスペックルバターンをつくる。

第 5 図は、 x 軸受先器71及び y 軸受先器72上に得られるスペックルバターンの一例を示す図である。この図にかいて、スペックルバターンは、メーゲット 4 が矢印ェ方向に移動したときは、 x 軸方向に移動する。 x 軸受光器71は、 この受光面に照射された第 3 図に示すようなスペックルバターンの y 軸方向 変位を把える。 c 位を把える。

一方、 第 4 の PBS 24 へ入射した拡散面 40 からの 反射光は、そのまま通過し、 第 5 の PBS 25 に入射 する。また、光顔 1 から 第 1 の PBS 21 に入射した

(7)

各受尤者の受尤面に得られるスペックルパターンの、 平均的スペックル径は、(f₁ l)/(xd) で与えられる。したがって、レンズ31 から各受光器までの距離や、レンズ32とターゲット 4 との間の距離 4 は、純多動状態とスペックル低には無関係となる。

各受光器 71, 72, 73 は、一端にクロック発振器 70 から周波数 fc のクロック信号が印加されて駆動されており、各受光器 71, 72, 73 からfc = fc/N(ただしNは受光器 71, 72, 73 のビット数)を基本周波数とする周波数信号 fx, fy, fx が出力される。

第4回は、各受光器 71,72,73から得られる周波数 信号 fx, fy, fx の周波数 スペクトルを示す説明図である。この信号の周波数 スペクトルは、基本周波数 foの整数倍の点でピークがあり、かつそのピークは、各受光器の金額の1/(整数)と、干渉 縞の間隔が等しいところが一番大きくなり、ターヴァト4 の参数とともに、参数する。例えば、ターヴァト4 が x 方向に x だけ参数すれば、受光器71からの周波数信号 fx の例えば m 水高回波に

光の中で、Pbkk分はことを通過し、2/2 様52 を通過して90。個被面が回転され、ミラー61,62 を経て、第4の PBS 24 代入射し、ことで反射して 第5の PBS 25 代参照光として入射する。第5の PBS 25 代参照光として入射する。第5の PBS 25 代 第4の PBS 24 代対して 45°回転して優 かれており、ここで、互いに偏被面が90°異なる メーゲット4からの反射光と、光源1からの参照 光とのうち、第5回に示すように45°成分のもの が透過し、5軸受光器73上に干浄絹がつくられる。 なお、第5の PBS 25 は個光板を用いてもよい。

第4 図は、 s 軸受光器73上に得られたパターンの一例を示す図であって、スペッタルパターンにマイケルソン干渉稿が重量したようなものとなる。とのパターンは、ターゲット 4 が矢印 s 方向に移動すると、 s 方向に移動する。 s 軸受光器73 は、この受光面に服射された第4 図に示すようなパターンの s 軸方向変位を把える。

ここで、レンズ 31, 32の距離が f₁ + f₂であると とと、ターグット 4 に平面波が照射されるように すれば、所頭純移動状態となり、この状態では、

(8)

当するピークPm は、その多数速度 dx/dt に比例した 4 fmx だけ馬波数シフトする。同じように、ターグット 4 がッ方向に Y だけ移動すれば、受先器 72からの周波数 信号 570 m 次高調波に 相当するピークPm は、その参数速度 dy/dt に比例した fmy だけ周波数シフトする。受先器 73からの周波数信号についても同様である。つまり、 4 fmx , 4 fmy , 4 fmx の位相を獨定すれば、 x, y, z の変位量を 初定できる。

例えば第1因の団路にかいて、ミヤヤ 81,82,83 は、各受元器から出力されるm次高調波Pmと、その近伊周波数fmとをミヤシング、すなわちヘテロダイン検波し、各出力をローバスフィルタ 91,92,93 を介するととによって、その出力婚に次式に示すような周波数信号 fox,foy,fox をそれぞれ得る。

 $fox = mfo - f_R \pm d fmx$ $foy = mfo - f_R \pm d fmy$ $fos = mfo - f_R \pm d fmx$ 各カケンタ 41, 42, 43 は、これらの局波数信号

をそれぞれ計数する。演算図路 4 は、各カウンタ 41, 42, 43 からの信号 fox, foy, foxを入力し、所定の演算、例えば積分を含む演算をすることによって、ターゲット 4 の各矢印 x, y, z 方向の変位量 x, Y, Z を知ることができる。また dfmx , d fmy , d fmx は、ターゲット 4 の移動方向に応じて、正。負に報性が変ることから、移動方向の判別も同時にできる。

とのように構成される装置は、ひとつの光振からのピームによって 5 次元の変位が何時に創定でまるもので、全体構成を簡単にできる。また、各受光器から得られる信号は関放数信号であることから、慎算処理が容易であり、高分解能で、各種機械量を測定することができる。

ことで、とのような機械量制定装置においては、 x, y, s 各軸方向における変位の制定を目的としているために、各軸を中心としたターゲットの回転に対しては、その回転量を興定することはできない。

すなわち、メーグットが回転すると、受光器側

(11)

ックルの参助量を検出するとともに、 これらの検 出結果を演算することにより、 ターゲットの回転 変位量を測定するようにしたものである。

(実施併)

以下、本発明を詳しく説明する。

の空間に存在するスペックルもターゲットの結像では世代のでは、 のたなをでは、 のたなをでは、 ののななをでは、 ののなながら、 ののでは、 ののでは、

(発明の目的)

本発明は、上記のような従来装置の欠点をなく し、2次元的な変位量ばかりでなく、固転変位量 をも確定することのできる光学式変位・回転測定 装置を実現することを目的としたものである。

(発明の概要)

本発明の光学式変位・回転測定装置は、ターゲットの回転に伴って移動するスペックルの移動方向が、ターゲットの結像位置の前後で逆方向となることを利用して、受光器をターゲットの結像位置から前後にずれた位置に置いて、それぞれスペ

(12)

第8図はターゲット 4 が回転した場合におけるスペックルの顔きを示す説明図である。図において、ターゲット 4 が回転した場合、空間に存在するスペックルも同様に回転する。この時、途中にレンズが置かれていると、スペックルの前をはターゲット 4 の結像位置 P を境としてその前後で反対向きとなる。また、動きの性はターゲット 4 の回転角 8 と結像位置 P からの距離 41, 42 に比例したものとなる。

さて、第7図にもどって、受光器71,74 シよび受光器72,75 はそれぞれ結像位置Pの前後に記録されているので、ターゲット4の回転に対しては互いに逆方向の出力を発生することになる。例えば、ターゲット4が Y 軸を中心に回転した場合には、受光器71,74 か出力を発生しては、スペックルが結像位置Pの前後にかかわらず同方向に移動するので、受光器71,74 かよび受光器72,75 は両方向の出力を発生する。

いま、受先器 71, 74, 72, 75 の出力をそれぞれ $\mathbf{S}_{\mathbf{x}1}$, $\mathbf{S}_{\mathbf{x}2}$, $\mathbf{S}_{\mathbf{y}1}$, $\mathbf{S}_{\mathbf{y}2}$ とすると、ターグット 4 の実位 \mathbf{x} , \mathbf{y} \mathbf{x} \mathbf{x} も \mathbf{y} 他を中心とした回転変位 $\mathbf{\theta}_{\mathbf{x}}$, $\mathbf{\theta}_{\mathbf{y}}$ に対して、これらの出力は次式のような関係を省するととになる。

 $S_{x1} = aX + b\theta_y$ $S_{x2} = aX + b\theta_y$ $S_{y1} = aY + b\theta_x$ $S_{y2} = aY - b\theta_x$

·a,bは比例定数である。

上式より明らかをよりに、各受光器 71,72,74,75の出力を演算し、(S_{x1} + S_{x2})を X 軸 方向の変位量、(S_{x1} - S_{x2})を Y 軸を中心とした回転変位量、(S_{y1} + S_{y2})を Y 軸 X 中心とした回転変位量、(S_{y1} - S_{y2})を X 軸 X 中心とした回転変位量とすることにより、それぞれ X Y, θ_{x} , θ_{y} に比例した出力を得ることができる。

第9図は本発明の光学式変位・回転測定装置の 他の実施例を示す構成図である。この実施例は、 前配第7図の装置において、片方の受光器 71.72

(15)

ととでは、各受光器として、 CCD のようなイメージセンサを用いるととを想定したが、空間フィルタを組合せたようなバターン検出器を用いてもよい。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明の光学式変位・回転開定機便では、ターゲットとは非接触で、このターゲットの2次元的な変位量ばかりでなく、回転変位量をも測定することのできる光学式変位・回転測定機でを実現することができる。

4 図面の簡単左提明

第1回は従来の光学式機械量額定装置のの例を構成しまり、第2回は電気的な回路を示す性の成が第3回及び第4回は第1回接量になって、軸受先替(するスペックルパメーンの優別の大力では明回、第6回は各受光器から得られる信号ののでは明回、第6回は各受光器の、第1回は各受光器のの第9回、第6回に表示する。

をそれぞれターゲット 4 の 結像位置 P に配置したものである。 このように、 片方の受光器 71, 72 を結像位置 P に配置すると、 この受光器 71, 72 における 出力はターゲット 4 の回転には左右されず、 x, y 軸 方向の変位にのみ対応したものとなる。 この結果、各受光器 71, 72, 74, 75 の出力は、

 $S_{x1} = aX$ $S_{x2} = aX + b\theta y$ $S_{y1} = aY$

 $\theta_{\nabla 2} = a Y + b \theta_{\pi}$

なか、上記の説明では、2枚のレンズ 31,32を使用した光学系を例示したが、光学系はこれに限られるものではなく、ターグット4の像が受光器71,72,74,75 の付近に結ぶものであれば、どのような構成のものでも良い。また、ターグット4の拡散面40に、再帰性反射物を貼布するようにし、も必必能度を増大させるようにしてもよい。さらに、

(16)

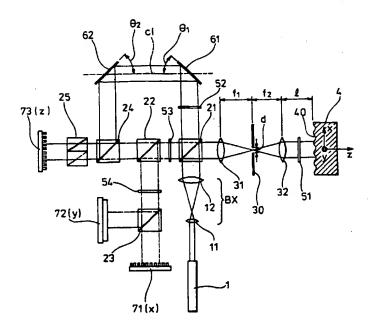
構成図、第 ® 図はターゲット 4 の回転とスペックルの移動との関係を示す説明図、第 9 図は本発明の先学式変位・回転測定装置の他の実施例を示す構成図である。

1 … 光禄、21, 22, 23, 24, 25 … 俱光ビームスブリック、 11, 12, 31, 32 … レンズ、30 … 絞り板、4 … ターゲット、40 … 拡散面、51, 53, 54 … 1/4 板、52 … 1 / 2 板、61, 62 … ミラー、71, 72, 73, 74, 75 … 受犬器、 28, 27, 28 … ハーフミラ。

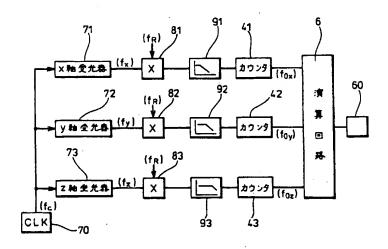
代理人 弁理士 小沢 信 5



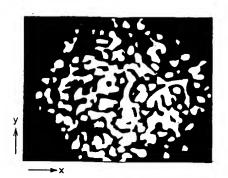
第1図



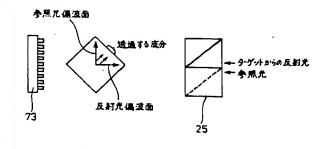
第2図



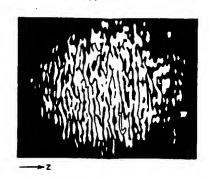
第 3 図



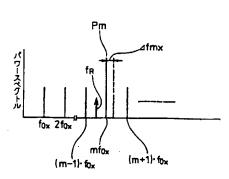
第5図



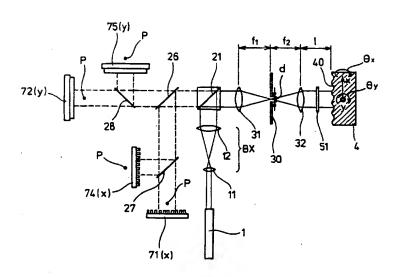
第4図

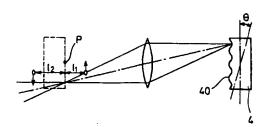


第6図

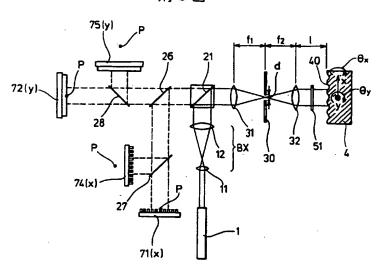


第7図





第9図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.